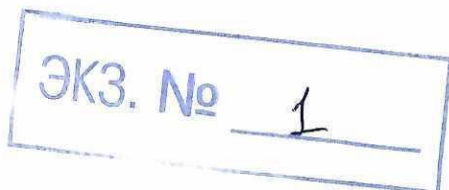


Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
НА БАЗЕ САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ
РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ИМ. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
П 1.38.07 – 2016**

Саратов 2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО факультетом нано и биомедицинских технологий СГУ

2 УТВЕРЖДЕНО на заседании Ученого совета СГУ от 30.06.2016 протокол №

7

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 30.06.2016

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок деятельности кафедры технологии материалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее – **Университет**) на базе Саратовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук (далее – **Базовая кафедра**).

1.2 Базовая кафедра является учебно-научным подразделением Университета, входящим в состав факультета нано- и биомедицинских технологий.

1.3 Базовая кафедра факультета нано- и биомедицинских технологий Университета создана на базе Саратовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук (далее – **Институт**) с целью повышения качества подготовки специалистов в области технологии материалов микро- и наноэлектроники на основе инновационных исследований в данных областях в соответствии с Миссией Университета в области качества по формированию общекультурных и профессиональных компетенций выпускников, способных развивать науку, культуру, образование и инновационный потенциал Саратовской области и других регионов России, а также в соответствии с политикой Университета в области обеспечения качества образовательных услуг и научной продукции.

1.4 Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в области образования, Указами Президента Российской Федерации, нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, договором о создании кафедры технологии материалов на базе Саратовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, настоящим Положением.

1.5 Базовая кафедра использует помещения Саратовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, расположенные по адресу: г. Саратов, ул. Зеленая 38.

2 Структура и состав Базовой кафедры

2.1 Структуру и состав (штатное расписание) Базовой кафедры утверждает ректор Университета по представлению декана факультета нано- и биомедицинских технологий.

*Ильинский И.И.
и.и. л.*

3 Основные цели, задачи и функции Базовой кафедры

3.1 Основной целью функционирования Базовой кафедры является совершенствование образовательного процесса на основе усиления связей

Университета с академическими учреждениями и привлечение высококвалифицированных преподавателей–практиков из сферы науки.

Базовая кафедра создается в целях:

- практической подготовки обучающихся по направлениям высшего образования: 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» - программа подготовки бакалавров; 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» - программа подготовки магистров; 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 03.06.01 «Физика и астрономия» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 22.06.01 «Технология материалов» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, путем реализации части образовательных программ, направленных на формирование, закрепление и развитие профессиональных компетенций этих направлений;

- предоставление студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам и молодым ученым знаний в области технологии материалов микро- и наноэлектроники, на основе тесной связи учебного процесса и научных исследований, различных аспектов практической деятельности (управленческой, организационной, финансовой и др.);

- организация и проведение занятий в инновационных формах по актуальным проблемам науки ведущими специалистами–практиками в соответствующих областях;

- развитие научно-исследовательских работ по направлению деятельности Базовой кафедры с привлечением студентов, аспирантов и преподавателей Университета;

организация и проведение практики в целях профессиональной ориентации студентов.

3.2 Задачи, стоящие перед Базовой кафедрой, определяются целями и содержанием ее деятельности. Базовая кафедра выступает как составляющая образовательной системы в Университете, обеспечивая интеграцию высшего образования и практической деятельности в области технологии материалов микро- и наноэлектроники.

3.3 Главной задачей Базовой кафедры является организация и осуществление учебной, научной и методической работы на этапе специальной профессиональной подготовки студентов в рамках образовательных программ по направлениям высшего образования: 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» - программа подготовки бакалавров; 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» - программа подготовки магистров; 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 03.06.01 «Физика и астрономия» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 22.06.01 «Технология материалов» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых на факультете нано- и биомедицинских технологий Университета.

3.4. В функции Базовой кафедры входит:

- чтение лекций, проведение семинаров и практических работ на рабочих местах на базе Института с использованием инновационных форм занятий, включающих авторские спецкурсы, индивидуальные консультации, содержание которых отвечает современным научным достижениям в области технологии материалов микро- и наноэлектроники;

- проведение учебных и производственных (включая преддипломную) практик на базе Института; И
Инициативы
~ 1
изм 3.
- проведение методической работы по разработке в рамках федеральных государственных образовательных стандартов новых учебных планов, рабочих программ новых учебных курсов (преподавание которых обеспечивает Базовая кафедра и содержание которых может совершенствоваться и изменяться ежегодно), а также учебно-методических комплексов в целом;
- разработка и издание учебных пособий;
- организация научно-исследовательской работы студентов под руководством ведущих ученых, активно работающих в науке, а также организация научного руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов и магистрантов;
- проведение совместных научных мероприятий (конференций, семинаров, школ и т.п.) по приоритетным научным направлениям;
- организация и проведение инновационных форм всех видов учебных занятий со студентами;
- совершенствование методики преподавания, издание учебной и научной литературы.

Функциональное содержание деятельности Базовой кафедры отражается в плане работ по проведению учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационной деятельности, составляемом на текущий учебный год.

4 Организация деятельности Базовой кафедры

4.1 Базовую кафедру возглавляет заведующий, который в установленном порядке избирается на должность на Ученом совете Университета.

4.2 Права и обязанности заведующего Базовой кафедры определяются должностной инструкцией.

4.3 Состав Базовой кафедры определяется штатным расписанием, исходя из учебных планов подготовки специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по специальностям и направлениям, реализуемым на факультете нано- и биомедицинских технологий Университета. И
Инициативы
~ 1
изм 3.

4.4 Вопросы работы Базовой кафедры обсуждаются на ее заседаниях, на заседаниях Ученого совета факультета нано- и биомедицинских технологий Университета, Ученого совета Университета. И
Инициативы
~ 1
изм 3.

4.5 Заведующий Базовой кафедры включается в число членов Ученого совета факультета нано- и биомедицинских технологий.

4.6 Права, обязанности и ответственность сотрудников Базовой кафедры, включая заведующего, определяются должностными инструкциями Университета.

5 Взаимодействие с другими структурными подразделениями

5.1 В ходе реализации своих задач и функций Базовая кафедра взаимодействует с другими подразделениями Университета в рамках полномочий, определенных настоящим положением, приказами и распоряжениями ректора Университета.

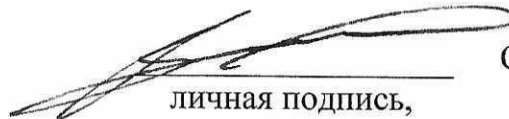
6 Ответственность Базовой кафедры

6.1 Ответственность коллектива Базовой кафедры за решение возложенных задач, за трудовую и учебную дисциплину реализуется через ответственность ее заведующего и сотрудников, согласно должностным инструкциям.

7 Реорганизация и ликвидация Базовой кафедры

7.1 Базовая кафедра создается, реорганизуется, переименовывается или ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета.

Руководитель разработки,
декан факультета нано- и
биомедицинских технологий,
профессор



личная подпись,
дата

С.Б. Вениг

СОГЛАСОВАНО

Проректор
по учебно-методической работе



личная подпись,
дата

Е.Г. Елина

Директор Саратовского филиала
федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Институт радиотехники и
электроники им. В.А. Котельникова
Российской академии наук



личная подпись,
дата

Ю.А. Филимонов

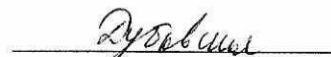
Начальник юридического отдела



личная подпись,
дата

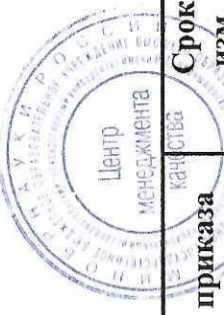
Э.Л. Гизатулин

Нормоконтроль:
вед. инженер по стандартизации



личная подпись,
дата




Е.Н. Дубовская

Извещение № 1 	Обозначение документа П 1.38.07 – 2016	Наименование документа Положение о кафедре технологии материалов на базе Саратовского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук	Лист 1	Листов 1
№ приказа изм. 592 - Б	Структ. подразд., выпускающее извещение Центр менеджмента качества	Причина изменения Решение Ученого совета от 19.10.2021, протокол №11		
Изм. 1	Содержание изменения			

По тексту положения слова «факультет nano- и биомедицинских технологий» заменить на «институт физики» в соответствующем падеже.

Изм. 2
 В пункте 2.1 слова «декана факультета nano- и биомедицинских технологий» заменить на «директора института физики».

Изм. 3
 В пункте 3.4 слова «- проведение учебных и производственных (включая преддипломную) практик на базе Института» заменить словами «- осуществление практической подготовки обучающихся в рамках освоения дисциплин, направленных на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также при прохождении учебных и производственных практик».

Составил Дубовская Е.Н. 	Проверил Ворошилов С.А. 	Изменение внес Богуцарь С.А. 	15.10.21 19.10.2021 19.10.2021
Применяемость	Разослать	Приложение	
В соответствии с листом регистрации получения учтенных экземпляров копий внутреннего нормативного документа _____			